



作品番号：29529177

作品タイトル：大船遺跡

作家：田中 正秋

キャプション：

コレクション：OPO

ソース：

撮影地：北海道 函館市

撮影年月日：2020/05/31

学術名：

クレジット表記：(c)Artefactory

モデルリリース：なし

プロパティリリース：なし

ピクセル数：5504px × 8256px

印刷サイズ：39.9cm × 59.9cm

データサイズ：17.2MByte

ファイル形式：JPEG